

ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順

ANCFホームページのURL

<https://www.tia-kyoyo.jp/page/dir000005.html>



ANCF 先端ナノ計測施設
AIST NANOCHARACTERIZATION FACILITY



先端ナノ計測施設
AIST Nanocharacterization Facility

装置の紹介
Device Introduction

ご利用手順
Procedure

各種資料
Materials

アクセス方法
Access

お問い合わせ
Contact us

Login
ログイン

会員番号

ログイン

Login

▶ パスワードをお忘れの方は[こちら](#)

▶ 既にログインしている方は[こちら](#)

▶ ログアウトする方は[こちら](#)

利用者登録
User Registration



Menu
メニュー

質問集
Q & A



プライバシーポリシー
Privacy Policy



リンク集
Links



News
お知らせ

≡ 一覧を見る

Facilities Information
施設運転情報

≡ 一覧を見る

「利用者登録」をクリックする



ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順

※は必須です。

※種別

※産総研の方は個人ID

※お名前

※お名前（かな）

※メールアドレス

※年齢（プルダウンから選択）

「入力内容を確認する」をクリックする

ANCF 先端ナノ計測施設
AIST NANOCHARACTERIZATION FACILITY

AIST TIA

先端ナノ計測施設
AIST Nanocharacterization Facility

装置の紹介
Service Introduction

ご利用手順
Procedure

各種資料
Materials

アクセス方法
Access

お問い合わせ
Contact us

ホーム > 利用者登録

利用者登録

下記のフォームに必要事項を入力してください。

種別 ※必須

☐ 産総研職員
(産総研職員（産総研に雇用されている方）、産総研IDカードの上部が青色の方)



☐ 産総研入館証所持者
(産学官制度来所者等、産総研入館証をお持ちの方)



☐ 一般
(上記以外の方)

 

産総研個人ID ※必須

お名前 ※必須 (姓) (名)

お名前 (かな) ※必須 (姓) (名)

メールアドレス ※必須 (確認用)

年齢 ※必須

入力内容を確認する

戻る

© AIST Nanocharacterization Facility, TIA, AIST. 質問集 プライバシーポリシー リンク集

ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順

入力内容をご確認ください。

「上記内容で登録申請する」をクリックする



ANCF 先端ナノ計測施設
AIST NANOCHARACTERIZATION FACILITY

 

先端ナノ計測施設
AIST Nanocharacterization Facility

装置の紹介
Device Introduction

ご利用手順
Procedure

各種資料
Materials

アクセス方法
Access

お問い合わせ
Contact us

[ホーム](#) > 利用者登録**利用者登録**

下記の内容でよろしければ「上記内容で登録申請する」をクリックしてください。

上記内容で登録申請する

戻る

ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順



ANCF 先端ナノ計測施設
AIST NANOCHARACTERIZATION FACILITY



先端ナノ計測施設
AIST Nanocharacterization Facility

装置の紹介
Device Introduction

ご利用手順
Procedure

各種資料
Materials

アクセス方法
Access

お問い合わせ
Contact us

ホーム > 利用者登録

利用者登録

仮登録しました。

まだ登録は完了していません。

ご入力いただいたメールアドレス宛に仮登録メールを送信しました。

仮登録メールを受信したら、記載しているURLにアクセスしていただき、引き続き本登録及び詳細情報の入力をお願いいたします。

仮登録の情報は72時間が経過すると自動削除されますので、早めの情報の入力をお願いいたします。

1時間以上経過してもメールが届かない場合は ancf-contact-ml@aist.go.jp までご連絡ください。

- ・ 仮登録が完了しました。
- ・ ご登録いただいたMLに、仮登録のお知らせメールが送信されます。

ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順



ANCF【利用者登録】仮登録のお知らせ



先端ナノ計測施設 <ancf-info-ml@tia-kyoyo.jp>

2022/04/05 (火) 13:26

宛先:

Cc: ANCF事務局



ANCF - 共用施設予約システム 仮登録のお知らせ

様

先端ナノ計測施設事務局です。

仮登録いたしました。

まだ登録は完了していません。

下記のURLから引き続き本登録及び詳細情報の入力をお願いいたします。

- まだ登録は完了していません。
- 記載しているURLにアクセスしていただき、本登録及び詳細情報の入力をお願いします。



※仮登録の情報は72時間が経過すると自動削除されますので、早めの情報の入力をお願いいたします。

※このメールは、ご入力いただいたメールアドレス宛てに自動送信されています。

返信、転送等は御遠慮ください。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
先端ナノ計測施設
〒305-8568
茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2
E-mail : ancf-contact-ml@aist.go.jp
URL : <https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html>

ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順

※は必須です。

※種別

※産総研の方は個人ID

(種別で産総研職員を選択した場合は個人IDも記載)

※パスワード

※お名前

※お名前 (かな)

※メールアドレス

※年齢 (プルダウンから選択)

※所属機関

例：〇〇株式会社、学校法人〇〇、国立大学法人〇〇 など

※所属機関区分

※所属部署

※役職 (プルダウンから選択)

※郵便番号

※都道府県

※市区町村 番地

・ビル・アパート等 必要に応じてご記入下さい

※電話番号

「入力内容を確認する」をクリックする

ANCF 先端ナノ計測施設
AIST NANOCHARACTERIZATION FACILITY

AIST TIA

先端ナノ計測施設 | 装置の紹介 | ご利用手順 | 各種資料 | アクセス方法 | お問い合わせ
AIST Nanocharacterization Facility | Device Introduction | Procedure | Materials | Access | Contact us

ホーム > 利用者登録【継続入力】

利用者登録【継続入力】

下記のフォームに必要事項を入力してください。

種別	一般
パスワード ※必須	※半角英数字、@_#-+ (全て半角)、8~64文字 ※確認用
お名前	
お名前 (かな)	
メールアドレス	
年齢	
所属機関 ※必須	
所属機関区分 ※必須	
所属部署 ※必須	
役職 ※必須	その他
郵便番号 ※必須	※半角数字のみ、ハイフンは入れないでください
都道府県 ※必須	
市区町村 番地 ※必須	
ビル・アパート等	
電話番号 ※必須	

入力内容を確認する

戻る

ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順

ホーム > 利用者登録【継続入力】

利用者登録【継続入力】

下記のフォームに必要事項を入力してください。

種別	産総研職員
産総研個人ID	
パスワード ※必須	 ※半角英数字、@_#-+（全て半角）、8～64文字 ※確認用
お名前	
お名前（かな）	
メールアドレス	
年齢	
所属機関 ※必須	産業技術総合研究所
所属機関区分 ※必須	内部
所属部署 ※必須	分析計測標準研究部門
役職 ※必須	学部4年 その他
郵便番号 ※必須	1-1-1 ※半角数字のみ、ハイフンは入れないでください
都道府県 ※必須	
市区町村 番地 ※必須	
ビル・アパート等	
電話番号 ※必須	

入力内容を確認する

戻る

※産総研の方は個人ID
(種別で産総研職員を選択した場合は個人IDも記載)

入力内容をご確認ください。

「入力内容を確認する」をクリックする



ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順



- ・ **本登録が完了しました。**
- ・ **ご登録いただいたM Lに、本登録完了のお知らせメールが送信されます。**

「ログイン画面に進む」をクリックする。



先端ナノ計測施設 AIST Nanocharacterization Facility | 装置の紹介 Device Introduction | ご利用手順 Procedure | 各種資料 Materials | アクセス方法 Access | お問い合わせ Contact us

ホーム > 利用者登録【継続入力】

利用者登録【継続入力】

本登録しました。

ご入力いただいたメールアドレス宛にメールを送信しました。

送信したメールに記載されている会員番号とご入力いただいたパスワードにてログインすることができます。

1時間以上経過してもメールが届かない場合はご連絡ください。



ログイン画面に進む

ANCF先端ナノ計測施設 利用者登録手順



ANCF【利用者登録】登録完了のお知らせ



先端ナノ計測施設 <ancf-info-ml@tia-kyoyo.jp>

2022/04/05 (火) 13:34

宛先:

Cc: ANCF事務局



ANCF - 共用施設予約システム 登録完了のお知らせ

様

先端ナノ計測施設事務局です。
システムへの本登録が完了しました。
下記の会員番号とご入力いただいたパスワードでログインできます。

会員番号：ancf0

※このメールは、ご入力いただいたメールアドレス宛てに自動送信されています。
返信、転送等は御遠慮ください。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
先端ナノ計測施設
〒305-8568
茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2
E-mail：ancf-contact-ml@aist.go.jp
URL：https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html

記載されている会員番号と
ご入力いただいたパスワードでログインしてください。

